

DISCHARGE DEVICE FOR FILLING LIQUID CRYSTAL

Patent Number: JP6265915
Publication date: 1994-09-22
Inventor(s): MINAFUJI HIROTADA; others: 03
Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Requested Patent: JP6265915
Application Number: JP19930051902 19930312
Priority Number(s):
IPC Classification: G02F1/1341; G02F1/13
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide the discharger for filling a liquid crystal which can shorten the time for filling Mg liquid crystal and can improve quality by dropping the liquid crystal in compliance with a target value on one sheet of a substrate as the discharger for filling the liquid crystal for interposing the liquid crystal between two pairs of transparent substrates with electrodes constituting a liquid crystal display element.
CONSTITUTION:A piston 12 in a syringe 11 is directly coupled by means of a ball screw 13 and a pulse motor 14 and the required displacement is controlled by the pulse motor 14, by which the liquid crystal 16 is discharged with good accuracy. The replenishment of the liquid crystal 16 into the syringe 11 is executed by replenishing the liquid crystal 16 from a replenishing port 22 through a filling pipe 21 from a hermetic container 19 which is completely hermetically sealed to avoid intrusion of dust, etc., and, therefore, the replenishment is completed in a short time. The productivity is thus improved and the intrusion of the dust, etc., is prevented.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-265915

(43)公開日 平成6年(1994)9月22日

(51) Int.Cl.⁵G 0 2 F 1/1341
1/13

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

1 0 1

8507-2K
9315-2K

審査請求 未請求 請求項の数1 O L (全4頁)

(21)出願番号

特願平5-51902

(22)出願日

平成5年(1993)3月12日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 皆藤 裕祥

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 寺田 稔

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 西本 直樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 小鍛治 明 (外2名)

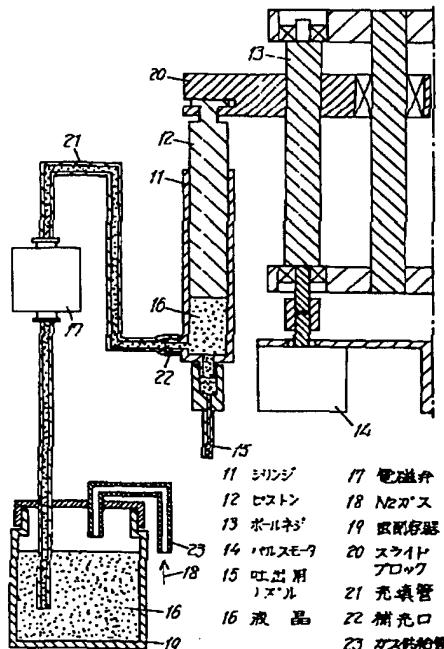
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶充填用吐出装置

(57)【要約】

【目的】 液晶表示素子を構成する二枚の電極付きの透明基板間に液晶を介在させるための液晶充填用吐出装置に関し、一枚の基板上に液晶を目標値通り滴下し、かつ液晶充填時間の短縮と品質の向上を図ることが可能な液晶充填用吐出装置を提供することを目的とする。

【構成】 シリンジ11内のピストン12をボールネジ13とパルスマータ14とで直結し、必要押出し量をパルスマータ14で制御することで液晶16を精度よく吐出させることができる。又シリンジ11内へ液晶16を補充するには、ゴミ等の混入を避けるために完全密封された密閉容器19より充填管21を経て補充口22より補充される構成のために短時間で補充が完了でき、生産性の向上とゴミなどの混入を防止することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下端に吐出用ノズルを備え内部に充填された液晶の定量吐出を行うシリンジと、このシリンジに組込まれたピストンに一端が結合されたスライドブロックと、このスライドブロックに設けたネジ部と螺合したボールネジを回転させて上記スライドブロックを介してピストンを駆動させるパルスモータと、上記シリンジに終端部が接続され密閉容器に充填されて圧送される液晶をシリンジ内へ充填する充填管と、上記密閉容器内にガスを導入する導入口と、上記充填管の経路の途中に設けられた電磁弁よりなる液晶充填用吐出装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は薄形、軽量、低消費電力ディスプレー用として利用される液晶表示素子の製造工程において、同素子内に液晶物質を充填するのに使用される液晶充填用吐出装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、液晶表示パネルは薄形、軽量、低消費電力のディスプレーとして時計、電卓等の小型表示セルからパソコン、ワープロなどの大型表示素子、更にワークステーションなどの高精細度大型表紙素子として広範囲に用途が拡大している。

【0003】 これら液晶表示素子は、一般に図3にその構成断面図を示すように、パターン状の透明電極1、1Aをそれぞれの表面に有する二枚の電極付きの透明基板2、2Aを相対向させ、その隙間（以下、ギャップという）に液晶3と、このギャップを決めるためのスペーサを介在させて周辺部をシール剤4で固着し、その両表面に偏光板5、5Aを設けて構成している。

【0004】 このような液晶表示素子を作成するために従来の液晶充填用吐出装置は、二枚の電極付きの透明基板2、2A間に液晶3を介在させるため図4に示すように液晶注入口4Aを設けた電極付きの透明基板2と同2Aを貼合わせてサンドイッチ型構造の透明電極基板6を作成し、これを図5で示すように真空容器7内の液晶溜め8に浸漬させた状態で真空容器7内を大気に戻すことにより、上記注入口4Aから液晶3を注入するように構成されたものであった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら上記従来の構成では、真空容器7内で注入口4Aを液晶溜め8の液晶3に浸漬させた状態で毛細管現象を利用するのに減圧と加圧を行うために液晶3の注入に時間がかかり、大型パネル用の場合になると60分以上にもなることがあり、生産性が悪いという課題を有していた。又、液晶溜め8にゴミ等が混入し、不良の原因となる等の品質面の課題をも有していた。

【0006】 本発明は上記従来の課題を解決し、生産性の向上と品質の安定化を図った液晶充填用吐出装置を提

供することを目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため本発明による液晶充填用吐出装置は、下端に吐出用ノズルを備え内部に充填された液晶の定量吐出を行うシリンジと、このシリンジに組込まれたピストンに一端が結合されたスライドブロックと、このスライドブロックに設けたネジ部と螺合したボールネジを回転させて上記スライドブロックを介してピストンを駆動させるパルスモータと、上記シリンジに終端部が接続され密閉容器に充填されて圧送される液晶をシリンジ内へ充填する充填管と、上記密閉容器内にガスを導入する導入口と、上記充填管の経路の途中に設けられた電磁弁よりなる構成としたものである。

【0008】

【作用】 この構成によりシリンジ内に充填された液晶は、このシリンジ内に組込まれたピストンをボールネジを介してパルスモータで駆動することによって必要な量を精度良く、かつ短時間で吐出することが可能になると共に、液晶を吐出したシリンジ内に密閉容器から液晶を圧送して充填することにより生産性を向上し、しかも液晶の中にゴミ等の異物が混入することのない信頼性の高いものとなる。

【0009】

【実施例】 以下、本発明の一実施例による液晶充填用吐出装置について図面を用いて説明する。

【0010】 図1は同実施例による液晶充填用吐出装置の構成を示す正面断面図であり、同図において11は液晶16が内部に充填されたシリンジ、15はこのシリンジ11の下端に結合された液晶16を吐出するための吐出用ノズル、12はシリンジ11内に組込まれたピストン、20は一端がピストン12に結合されたスライドブロック、13はスライドブロック20に設けたネジ部に螺合するボールネジ、14はこのボールネジ13を結合したパルスモータである。

【0011】 19は上記シリンジ11内へ液晶16を補充するために設けられた密閉容器であり、この密閉容器19内には液晶16が充填されている。23はこの密閉容器19内に外部からN₂ガスなどの不活性ガスを導入するためのガス供給管、21は密閉容器19内に充填された液晶16を送り出すための充填管、17はこの充填管21の経路の途中に設けられた電磁弁、22はシリンジ11に設けられた補充口であり、上記充填管21の終端部をこの補充口22に連結している。

【0012】 また、図2は本発明による液晶充填用吐出装置を用いて液晶16を吐出する電極付きの透明基板の構成を示す分解斜視図であり、同図において2、2Aは電極付きの透明基板、4はシール剤である。

【0013】 このように構成された本発明の液晶充填用吐出装置の動作について以下に説明する。

【0014】まず、図2に示す注入口を設けないシール剤4を形成した電極付きの透明基板2を図1に示す同装置の吐出用ノズル15の下部に配置し、上記シール剤4で囲まれた枠内に液晶16を定量吐出するために制御部(図示せず)でパルスモータ14を必要な量だけ回転させる。このパルスモータ14の回転に伴ってパルスモータ14に結合されたボールネジ13が回転し、このボールネジ13と螺合するネジ部を設けたスライドブロック20がボールネジ13の回転に伴い下降(パルスモータ14を逆回転させれば上昇)する。

【0015】上記スライドブロック20が下降することにより、スライドブロック20の一端に結合されたピストン12が下降し、シリジン11内に充填された液晶16を下端に結合された吐出用ノズル15から吐出して上記電極付きの透明電極2の所定位置に充填するものである。

【0016】この時、吐出する液晶16の量はピストン12の移動量と相関がとれるためにパルスモータ14の回転を制御することによって液晶16の充填量を容易に調整することができるばかりでなく、極めて短時間で液晶16を充填することができる。

【0017】また、シリジン11内へ液晶16を補充する場合には、電磁弁17を切替えてガス供給管23よりN₂ガス18などの不活性ガスを圧送供給することにより密閉容器19内を加圧し、この密閉容器19内に充填された液晶16を充填管21を介して吐出し、この充填管21の終端部が結合された補充口22よりシリジン11内へ液晶16の補充を行うように構成している。

【0018】このように液晶16をシリジン11内へ補充する構成とすることにより、液晶16の補充が極めて短時間で行えるばかりでなく、液晶16は密閉容器19の内部に閉じ込められた状態であるために、ゴミ等の不純物が混入することも無く信頼性の高い液晶充填を行うことができる。

【0019】

【発明の効果】以上のように本発明による液晶充填用吐出装置は、目標値通りの液晶を精度良く所定位置へ滴下することができると共に、液晶充填時間の大�な短縮が

可能となる。又、シリジン内への液晶の補充は補充口を設けた構成とすることによって短時間で行うことができるばかりでなく、完全密封された容器から液晶を補充することによりゴミ等の不純物の混入がなく品質の向上を図ることが可能であり、生産性と品質を同時に向上させることが可能な貢献度の大きなものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における液晶充填用吐出装置の構成を示す正面断面図

10 【図2】同実施例で使用する電極付きの透明基板の構成を示す分解斜視図

【図3】液晶表示素子の構成を示す断面図

【図4】従来の液晶充填用吐出装置で使用する電極付きの透明基板の構成を示す分解斜視図

【図5】従来の液晶充填用吐出装置の構成を示す正面断面図

【符号の説明】

1 パターン状の透明電極

1A パターン状の透明電極

2 電極付きの透明基板

2A 電極付きの透明基板

3 液晶

4 シール剤

5 偏光板

5A 偏光板

11 シリジン

12 ピストン

13 ボールネジ

14 パルスモータ

30 15 吐出用ノズル

16 液晶

17 電磁弁

18 N₂ガス

19 密閉容器

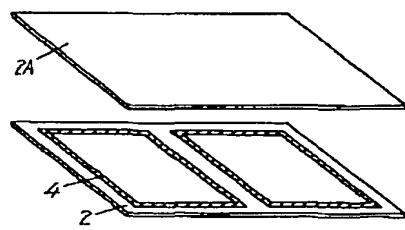
20 スライドブロック

21 充填管

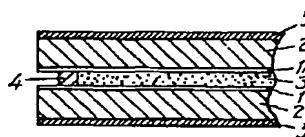
22 補充口

23 ガス供給管

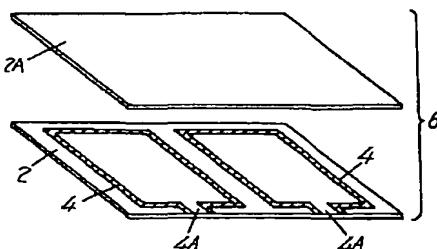
【図2】



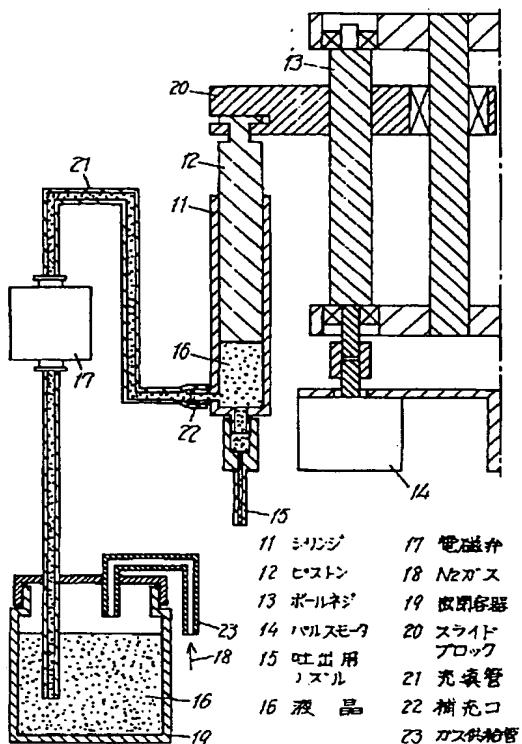
【図3】



【図4】

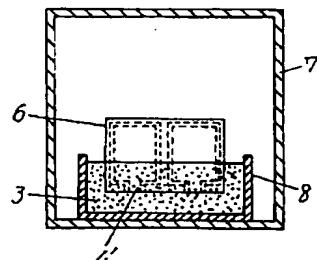


【図1】



11 シリコン	17 磁石弁
12 ピストン	18 N ₂ ガス
13 ボールバルブ	19 気筒容器
14 パルスマーター	20 スライド ブロック
15 吐出用 ノズル	21 充填管
16 液 晶	22 補充口
	23 ガス供給管

【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 北町 亨

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内